① Veröffentlichungsnummer: 0 109 509

12

EUROPÄISCHE PATENTSCHRIFT

- Veröffentlichungstag der Patentschrift: 02.04.86
- (f) Int. Cl.4: H 01 H 11/04, B 23 K 26/06

Anmeldenummer: 83109497.4 Anmeldetag: 23.09.83

- Verfahren und Vorrichtung zum Justieren von Kontaktfedern in einem Relais.
- 30 Priorität: 27.09.82 DE 3235714
- Veröffentlichungstag der Anmeldung: 30.05.84 Patentblatt 84/22
- Bekenntmechung des Hinwelses auf die Patenterteilung: 02.04.86 Patentbiatt 86/14
- Benannte Vertragsstaaten: AT BE CH DE FR GB IT LINL SE
- Entgegenhaltungen: DE-A-2918 100 US-A-3908 110

ELECTRONIC ENGINEERING, Band 49, Nr. 594, Juli 1977, Seiten 53-54, London, GB "Functional adjustment using laser trimming"

- Patentinhaber: Siemens Aktlengesellschaft, Berlin und München Wittelsbacherplatz 2, D-8000 München 2 (DE)
- Erfinder: Stelger, Erwin, Dipl.-Phys., Bingener Strasse 20, D-8000 München 50 (DE) Erfinder: Hering, Bernhard, Dr. Dipl.-Phys., Plattlinger Strasse 61, D-8000 München 71 (DE)

Anmerkung: Innerhalb von neun Monaten nach der Bekanntmachung des Hinweises auf die Erteilung des europäischen Patents im Europäischen Patentblatt kann Jedermann beim Europäischen Patentamt gegen das erteilte europäische Patent Einspruch einlegen. Der Einspruch lst schriftlich einzureichen und zu begründen. Er gilt erst als eingelegt, wenn die Einspruchsgebühr entrichtet worden ist (Art. 99(1) Europäisches Patentübereinkommen).

30

35

Beschreibung

Die Erfindung bezieht sich auf ein Verfahren zum Justieren von Kontaktfedern in einem Relais, wobei durch eine örtliche, dosierte Wärmeaufbringung, insbesondere mittels eines Laserimpulses, eine definierte Stellungsänderung der jeweiligen Kontektfeder erzielt wird. Ausserdem bezieht sich die Erfindung auf eine Vorrichtung zur Durchführung dieses Verfahrens.

Ein derartiges Verfahren ist bereits aus der DE-A Nr. 2918100 bekannt. Dort ist bereits beschrieben. wie beispielsweise mittels eines Laserimpulses ein definierter Verzug an Kontaktfedern oder anderen zu justierenden Teilen erzielt wird. Auch ist dort bereits darauf hingewiesen, dass durch Anwendung verschiedener Geometrien der eufgebrachten Schmelzzonen mittels des Laserstrahls unterschiedlich starke Verformungen der Feder hervorgerufen werden können. Schliesslich ist dort auch bereits die Verwendung von Umlenkeinrichtungen, wie Spiegeln, für die Laserstrahlung erwähnt.

Aufgabe der Erfindung ist es, dles bekannte Prinzip weiterzuentwickeln, um ein Verfahren zu schaffen, mit dem auf möglichst schnelle und einfache Weise in einem Relais montierte Kontaktfedern genau eingestellt werden können, wobei dieses Verfahren insbesondere in einer industriellen Massenfertigung von Relais einsetzbar sein soll. Weiterhin soll mit der Erfindung eine Vorrichtung zur Durchführung dieses Verfahrens geschaffen

Erfindungsgemäss wird die genannte Aufgabe mit einem Verfahren der eingangs genennten Art dadurch gelöst, dass für die einzelnen Punkte eines auf der Kontaktfederoberfläche auswählbaren Matrixfeldes die bei Bestrahlung dieser Punkte mit einem Wärmeinpuls, insbesondere einem Laserimpuls, bei vorgegebener Impulsenergie, Pulslänge und vorgegebenem Fokusdurchmesser erzielbaren Korrekturwerte für die Kontaktfederstellung gespeichert werden, dass die Stellung der zu justierenden Kantaktfeder im Vergleich zu einer Sollstellung gemessen und ihre Abweichung ermittelt wird, dass die Abweichung mit den gespeicherten Korrekturwerten verglichen wird und dass diejenigen Korrekturwerte eusgewählt werden, deren Summe höchstens der Abweichung entspricht, und dass die den ausgewählten Korrekturwerten entsprechenden Matrixpunkte auf der Kontaktfederoberfläche mit einer den vorgegebenen Wärmeimpuls erzeugenden Vorrichtung angesteuert und bestrahlt werden.

Beim erfindungsgemässen Verfahren werden also nicht für jede Kontaktfeder je nach deren gewünschter Verbiegung völlig neue und eigene Bestrahlungspunkte mit eigener Geometrie ermittelt und bestrahlt, sondern es ist für alle zu justierenden Relais bzw. Kontaktfedern ein einheitliches Matrixfeld vorgegeben, wobei jeder Punkt dieses Matrixfeldes mit einem Wärmestrahl, insbesondere einem Laserstrahl vorgegebener Pulsenergie, Pulslänge und Fokusdurchmessers bestrahlt werden kann. Für jeden Punkt des Matrixfeldes ist dabei der erzielbare Korrekturwert vorher bestimmt

und für alle kommenden Justiervorgänge gespeichert, so dass durch Vergleich der zu korrigierenden Abweichung mit den erzielbaren Korrekturwerten jeweils schnell diejenigen Punkte des Matrixfeldes ausgewählt werden können, deren Bestrahlung mit dem Laserstrahl in Summe die gewünschte Korrektur in optimaler Annäherung ergibt. Da jeder Leserimpuls an dem entsprechend angesteuerten Punkt der Kontektfeder eine bestimmte Winkeländerung ergibt, ist die Veränderung des kontakttragenden freien Endes der Kontaktfeder umso grösser, je näher der bestrahlte Punkt en der Einspannstelle der Feder liegt. Innerhalb des Matrixfeldes können deher durch Auswahl und Bestrahlung verschiedener Punkte kleinere und grössere Korrekturwerte als Weganderungen des freien Kontaktfederendes erzielt und miteinander kombiniert werden. Durch die zweidimensionale Gestaltung des Matrixfeldes ist es auch möglich, gegebenenfalls eine Verbiegung der Kontaktfeder um zwei Achsen vorzunehmen, was beispielsweise bei Brückenkontaktfedern in Beträcht kommt. Die Reduzierung der für die Bestrahlung mit einem Leserimpuls euswählbaren Fläche auf einzelne, verhältnismässig wenige Punkte des Matrixfeldes ermöglicht eine sehr schnelle Auswahl und Ansteuerung, was für die Massenfertigung von Relais ein entscheidender Vorteil ist.

Da die Reproduzierbarkeit der beim Justieren erreichten Hubänderung für jeden einzelnen Matrixpunkt einen bestimmten, insbesondere durch die jeweilige Beschaffenheit der Kontaktfederoberfläche bedingten Toleranzbereich aufweist und sich diese Toleranzbereiche summieren können, ist es zweckmässig, nach einer Bestrehlung der ausgewählten Punkte die Stellung der Kontaktfeder gegenüber der Sollstellung erneut zu messen und gegebenenfalls weitere Korrekturwerte auszuwählen sowie die zugehörigen Punkte auf der Kontektfederoberfläche zu bestrahlen, wenn die ermittelte Abweichung einen vorgegebenen Toleranzwert übersteigt.

Die einzelnen Punkte des Matrixfeldes auf der Kontaktfederoberfläche können durch optische Ablenkung des von einer einzigen Wärmequelle erzeugten Energiestrahls engesteuert werden. Ausserdem können durch optische Ablenkung dieses Energiestrahls, vorzugsweise eines Laserstrahls, mehrere Kontaktfedern in einem Relais be-

strahlt werden.

Bekanntlich ergibt die Bestrahlung eines bestimmten Punktes eine Krümmung der Feder um diesen Punkt herum, solange die Feder vorspannungsfrei angeordnet ist. Durch Anlegen einer Vorspannung, beispielsweise durch Anliegen der Feder an einem Gegenkontakt, lässt sich die durch Bestrahlung eines Punktes erzielbare Verbiegung der Feder verstärken oder bei entsprechend grosser Vorspannung in Gegenrichtung umkehren.

Zur Messung der Kontaktfederstellung wird zweckmässigerweise eine elektrooptische Aufnahmeeinrichtung verwendet, welche deren freies Ende und/oder -- je nach Messverfahren -- ein ihr zugeordnetes Funktionselement des Releis, also

65 2

55

im allgemeinen den Anker, abtastet. So kann beispielsweise in einem statischen Messverfahren be einer mechanisch festgelegten Mittelstellung de-Ankers die Mittelstellung einer Kontaktfeder zwischen zwei Gegenkontakten abgetastet bzw. eins Abweichung von dieser Mittelstellung gemesser werden.

Besonders vorteilhaft ist eine dynamische Messung, d.h. die Erfassung der Kontaktfederstellung während einer Schaltbewegung In diesem Fawird jeweils die Ankerstellung im Augenblick des Offnens oder Schliessens eines Kontaktes festgestellt. Die Strecke zwischen der Ankerstellung in Augenblick des Öffnens bzw. Schliessens der Kontektes und der Endlage des Ankers ist de Überhub, der die Kontaktkraft bestimmt. Durch Justierung der Kontaktfeder wird dieser Überhut dann auf das vorgesehene Mass eingestell: Zweckmässigerweise wird in diesem Fall der An ker im Augenblick der elektrooptischen Aufnahme mit einem Lichtblitz beleuchtet, um eine hohe Positionsgenauigkeit der schnelle bewegten Teile zu erreichen.

Zur Positionierung der Wärmequelle bzw. einer optischen Ablenkeinrichtung für den Laserstrahist es weiterhin vorteilhaft, vor Beginn der Justierung die Kontur der Kontaktfeder mit einem Lichtstraht in Verbindung mit einem Lichtempfänger abzutasten. Zu dieser Abtastung kann zweckmäsigerweise ein weiterer Laser verwendet werder, der kollinear zu dem ersten, die Wärmeimpulse erzeugenden Laser angeordnet ist und eine wesentlich geringere Energie als dieser abstrahlt.

Vorteilhaft für die Federjustierung ist es ausserdem, dass die Kontaktfeder eine wechselnde Dicke aufweist, wobei der mit den Justierimpulsen bestrahlte Teil dicker ist als das zur Kontaktgabe dienende frele Federende.

Eine Vorrichtung zur Durchführung des erfin dungsgemässen Verfehrens besitzt eine Aufnahmevorrichtung zur Positionierung des zu justierenden Relais, eine Messeinrichtung zur Abtastung der Kontaktfederstellung, eine erste Vergleichseinrichtung zum Vergleich der Kontaktfederstellung mit einer gespeicherten Sollstellung und zur Biidung eines Abweichungswertes, einen Korrekturwertspeicher zur Aufnahme von bestimmten Punkten eines Matrixfeldes zugeordneten Korrek turgrössen, eine zweite Vergleichseinrichtung, welcher der ermittelte Abweichungswert und die gespeicherten Korrekturgrössen zugeführt wer den, eine Wärmestrahlungsimpulse erzeugende Einrichtung, insbesondere einen Laser, sowie eine Ablenkeinrichtung, welche in Abhängigkeit von den Ausgangssignalen der zweiten Vergleichsein richtung auf bestimmte Punkte der zu justierenden Kontaktfeder einstellbar ist.

Die Aufnahmevorrichtung dient dabei zur richtigen Positionierung des zu justierenden Relais gegenüber der Messeinrichtung und gegenüber der Ablenkeinrichtung für den Laserstrehl. Ausserdem kann die Aufnahmevorrichtung auch dazu verwendet werden, das Relais während des Messvorgangs anzusteuern, um während der Ankerbewegung Messungen durchführen zu können. Zu die-

sem Zweck enthält die Aufnahmevorrichtung vor zugsweise eine Anordnung zur Kontaktierung der Anschlussstifte des Relais. Über eine Schalteinrichtung kann dann Spannung an die Erregerwicklung des Relais angelegt werden, wobei beim Öffnen oder Schliessen des Kontaktes der zu justierenden Kontaktfeder die Messenrichtung ausgelöst wird.

Als Messeinrichtung dient in einer Ausfüllrungsform eine Halbleiter-Bildaufnahmeeinrichtung, wobei über ein Linsensystem der abzutastende Bereich des Relais auf einem Zeilen-CCD-Sensor abgebildet wird. Zur Hervorhehung dei Hell-Dunkel-Kontraste bei der statischen Abtastung ist zweckmässigerweise ausserdem eine Lichtquelle vorgesehen, deren Licht über Lichtleiterbündel auf die abzutastenden Relaisteile gerichtet wird. Bei der dynamischen Messung wird zweckmässigerweise ein Stroboskop zur Erzeugung eines Lichtblitzes im Augenblick der Abtastung verwendet.

Die Vergleichseinrichtungen und die Speicher werden zweckmässigerweise durch einen Mikroprozessor gebildet. Als Wärme-Energiequelle wird ausserdem in einer bevorzugten Ausführungsform ein Pulslasersystem verwendet, dessen Strahl über einen um zwei Achsen schwenkbaren Spiegel au: die einzelnen Punkte des Matrixfeldes auf der zu justierenden Kontaktfeder einstellbar ist. Im Strahlengang des Wärmestrahls bzw. Laserstrahls wird ausserdem vorzugsweise eine verstellbare Fokus sieroptik angeordnet. In weiterer Ausgestaltung ist zu beiden Seiten der Relais-Aufnahmeeinrichtung je ein Spiegel vorgesehen, während im Strahlengang des Laserstrahls oder Wärmestrahls eine verstellbare Umlenkeinrichtung vorgesehen ist, durch die der Strahl wahlweise auf den einen oder deranderen Spiegel einstellbar ist. Diese Umlenkeinrichtung kann zweckmässigerweise ein verschiebbares Prisma mit verspiegelten Seitenflächen besitzen.

Um im Fertigungsbetrieb die Reproduzierbarkeit der Justierung sicherzustellen, müssen die bestrahlten Punkte des Matrixfeldes auf der Kontaktfederoberfläche möglichst genau positioniert werden. Zu diesem Zweck ist in einer weiteren Ausgestaltung der Erfindung zusätzlich zur Wärmeerzeugungseinrichtung ein weiterer Mess-Laser, dessen Strahlengang kollinear zum Wörmestrahl liegt, sowie neben der Relais-Aufnahmeeinrichtung ein Lichtempfänger vorgesehen, welcher bei bestimmter Reflexion des Messlaserstrahls ein Signal zur Nullpunktsbestimmung für die Ablenkeinrichtung gegenüber der Relaisaufnahmeeinrichtung abgibt.

Die Erfindung wird nachfolgend an Ausführungsbeispielen anhand der Zeichnung näher erläutert. Es zeigt

Fig. 1 ein Blockschaltbild einer Vorrichtung zur Durchführung des erfindungsgemässen Justierverfahrens,

Fig. 2 und 3 eine Anordnung zur statischen Messung der Kontaktfederstellung vor dem Justieren,

Fig. 4, 5 und 6 schematische Derstellungen der

35

45

55

50

Positionen von Anker und Kontaktfeder beim Schalten des Relais,

Fig. 7 ein Relais mit einer zu justierenden Kontaktfeder in Seitenansicht,

Fig. 8 die Justieranordnung für ein Relais nach Fig. 2 in Vorderansicht,

Fig. 9 und 10 eine Anordnung zur Kentenerkennung der zu justierenden Kontektfedern in zwei Ansichten (schematisch),

Fig. 11 eine etwas abgewandelte Ausführungsform einer Justiereinrichtung mit Ablenkeinrichtung für den Laserstrahl sowie verstellbarer Fokussiereinrichtung.

Fig. 1 zeigt in einem Blockschaltbild die Anordnung der einzelnen Einrichtungen für die Justierung eines Relais. Das Relais 1 ist auf einer Aufnahmevorrichtung 2 angeordnet, die das Relais in eine genau vorgegebene Position bringt und eine Kontaktierungsvorrichtung für die Anschlussstifte des Relais besitzt. Das Relais nach dem vorliegenden Beispiel besitzt etwa einen Aufbau, wie er in der DE-A Nr. 3132239 beschrieben ist. In Fig. 1 ist das Relais 1 in Draufsicht ohne Kappe gezeigt, wobei wesentliche Teile schematisch dargestellt sind. Auf einem flachen Grundkörper 3 sitzt ein nicht dargestellter Spulenkörper mit einer schematisch gezeigten Wicklung 4, innerhalb welcher ein langgestreckter Anker 5 um Lagerzapfen 6 schwenkbar gelagert ist. Die Lagerzapfen 6 sind an einem Lagerelement 7 angeformt, welches mit dem Anker 5 fest verbunden ist und zu beiden Seiten des Ankers jeweils eine Kontaktfeder 8 trägt. Diese Kontaktfedern 8 besitzen einen dickeren, zur Justierung dienenden Abschnitt 8a und tragen an ihren dunneren freien Enden 8b jeweils ein Kontaktstück, welches beim Schalten des Ankers wahlweise Kontakt mit einem der beiden Gegenkontaktelemente 9 bzw. 10 gibt. Der Anker 5, der in Mittellage gezeichnet ist, liegt in seinen Endlagen jeweils wahlweise an einem Polblech 11 oder 12 an.

Die mit dem Anker über ihre Einspannung festverbundenen Kontektfedern 8 müssen in jeder Endlage des Ankers mit einer bestimmten Vorspannung an den jeweiligen Gegenkontaktelementen 9 bzw. 10 anliegen. D.h., dass sie bei Mittellage des Ankers ebenfalls in Mittellage zwischen ihren beiden Gegenkontakten liegen sollen, und dass zur Erzeugung einer ausreichenden Kontaktkraft die Kontakte jeweils geschlossen werden müssen, bevor der Anker seine Endlage erreicht hat. Wenn die Kontaktfedern 8 in ihrer erwähnten Relativposition von der Sollstellung abweichen, müssen sie justiert werden. Dies geschieht mit einem Laserimpuls 13, der von einem Nd:YAG-Pulslasersystem (Neodym:Yttrium-Aluminium-Granat) 14 erzeugt wird. Über einen um zwei Achsen schwenkbaren Ablenkspiegel 15 kann der Laserstrahl 13 auf verschiedene Punkte der Kontaktfeder 8 gerichtet werden, was später noch erläuter! wird.

Für die Justierung der Kontaktfedern 8 muss zunächst deren Abweichung gegenüber dem Sollwert gemessen werden. Gemäss Fig. 1 ist hierzu eine optische Messvorrichtung, beispielsweise eine CCD-Kamera 16 vorgesehen, welche die

Stellung des Ankers 5 und gegebenenfalls der Kontaktfedern 8 optisch festhalt, so dass daraus deren Abweichung von einer Sollstellung ermitteit werden kann. Das erhaltene Bild wird in der Messeinrichtung 16 ausgewertet, wobei die jeweils gemessene Position des Ankers oder gegebenenfels der Kontaktredern 8 einer Vergleichseinrichtung VG I zugeführt und oort mit den im Speicher SPI gespeicherten Sollwerten verglichen werden. Ergibt der Vergieich einen Abweichungswert, so wird dieser einer zweiten Vergieichseinrichtung VG2 zugelührt und dort mit Korrekturwerten verglichen, die im Speicher SP2 gespeichert sind. Diese Korrekturwerte sind jeweils bestimmten Punkten eines Matrixfeldes zugeordnet, was bedeutet, dass bei Bestrahlung des betreffenden Punktes eur oer Kontaktfederobertiache der zugeordnete Korrekturwert für die Kontaktieder erzieloar ist. Durch die Vergleichseinrichtung VG2 werden diejenigen Punkte des Matrixfeides eusgewanit, deren zugeordnete Korrekturwerte in ihrer Summe zumindest annaherno der gemessenen Abweichung entsprechen. Ist die Justierung der Kontaktfedern nur in einer Richtung moglich, so muss sichergestellt werden, dass die Korrekturwerte auch bei Berucksichtigung der Toleranzen die Grosse der Abweichung nicht übersteigt. Die ausgewahlten Matrixpunkte werden einem weiteren Speicher SP3 eingegeben und zur Ansteuerung des Lasers 14 sowie der Abienkeinrichtung 15 uber eine Ablenksteuerung 18 verwendet. Die Ablenksteuerung 18 bewirkt eine Drenung des Spiegels 15 um die Achse 19 uno um die Achse 20, so dass der Laserstrahl 13 jeweils auf die ausgewahlten Punkte 21 (siehe Fig. 7) der Kontaktteder & eirigestellt werden kann.

In Fig. 7 ist ein Relais 1 in Seitenansicht gezeigt, auf dessen Kontaktfeder 8 die ansteuerbaren Matrixpunkte 21 in einem Justierbereich (Matrixfeld) 22 andeutungsweise gezeichnet sind. In dem angegebenen Beispiel ist eine Matrix von 3×6 Justierpunkten 21 gezeigt, wobei je nach Entspannsteile der Kontaktfeder 8 eine unterschiedliche Justierpunkten gerzielbar ist.

Um für die Ansteuerung der einzelnen Justierpunkte 21 eine definierte Ausgangslage zu erhalcen und damit in der Serientertigung die korrekturwerte reproduzierbar zu machen, ist gemass Fig. 7 ein zusätzlicher Pilotlaser 23 vorgesehen, weicher vor dem eigentlichen Justiervorgang aktiviert wird. Über den Ablenkspiegei 15 wird oer Strani 24 des Justieriasers 23, der kollinear zum Energielaser 14 angeordnet ist, uper die Kanten der Kontaktfeder 8 gewobbeit, wobei oer reriektierte Strank über eine tichtempfindliche Diode 25 emprangen und ausgewertet wird. Dadurch kann die Lage de : Kontaktfederkonturen exakt ermitteit und ubeentsprechende Signale in die Abienksteuerung 18 eingegeben werden. Ausgenend von einer durch die Kontaktfederkonturen gegeoenen inuilage kann dann der Ablenkspieger To auch exakt auf die gewunschten Justierpunkte 21 gerichtet werden In Abwandlung konnte die Nullage oer Kontaktfeder vom Lichtempfanger 25 auch beispielsweise in

15

20

30

35

45

50

den Speicher SP3 eingegeben und dort in die Koordinaten für die ausgewählten Matrixpunkte eingerechnet werden.

Fig. 2 zeigt eine Anordnung zur statischen Mes sung der Kontaktfederstellung mit Hilfe der opti schen Messvorrichtung 16. Bei dieser statischer Messung wird der Anker 5 in Mittellage gebrach und oeispielsweise durch inechanische Mittel dort festgehalten. Dann wird festgestellt, ob oei dieser Mittellage des Ankers auch die Mittelkontaktfedern 8 jeweils in Mittellage zwischen ihren jeweiligen Gegenkontaktelementen 9 und 10 liegen Dabei genügt eine optische Abtastung entlang einer Linie 26 in Fig. 3. Zur optischen Signalaufnahme dient eine handelsübliche CCD-Kamera mit einer CCD-Diodenzeile 27, einer Objektivlinse 28 und einer hier nicht weiter zu beschreibenden Auswerteelektronik 29.

Zur Messung wird das Licht einer Strahlungsquelle 30 mit konstanter Ausgangsleistung (z.B. einer geregelten Kaltlichtquelle, von Leuchtdioden oder Laserdioden) zur individuellen Ausleuchtung der beiden Kontaktsysteme mit den Kontaktfedern 8 und des Ankers 5 über eine Linse 31 sowie ein Lichtleiterbündel 32 bzw. deren aufgespaltene Enden 32a, 32b und 32c auf die drei Messorte lokal verteilt. Dies dient zur Kontrastanpassung für die Halbleiterkamera. Mit dem Linsensystem wird dann auf den Zeilen-CCD-Sensor 27 der gesamte Messbereich abgebildet. Ergibt sich aus der Auswertung, dass die Kontaktfedern beispielsweise entsprechend der Darstellung in Fig. 2 bei Mittelstellung des Ankers 5 jeweils an den Gegenkontaktelementen 9 anliegen, so müssen sie durch Bestrahlung mit dem Laserstrahl 13 so weit nach aussen justiert werden, dass sie in der Mitte zwischen den Gegenkontaktelementen 9 und 10 stehen.

Eine besonders vorteilhafte Messmethode besteht jedoch darin, das Relais 1 beim Messvorgang zu schalten, so dass die Ankerstellung jeweils in dem Augenblick gemessen werden kann, in welchem ein Kontakt geöffnet oder geschlossen wird. Zum Zweck dieses dynamischen Messverfahrens ist bei der Anordnung in Fig. 1 ein Schalter S1 vorgesehen, welcher an die Relaiswicklung 4 abwechselnd Spannung der einen und der anderen Polarität anlegt, so dass der Anker des (polarisierten) Relais 1 einmal in beiden Richtungen umschaltet. Über eine Leitung 17 kann dabei der Schaltzustand der Kontakte in der Aufnahmevorrichtung 2 abgegriffen und der Kamera 16 als Signal zugeführt werden, so dass jeweils im Augenblick des Schliessens oder Öffnens eines Kontakts ein Bild des Relais aufgenommen wird.

Das Prinzip dieser dynamischen Messung ist in den Fig. 4 bis 6 schematisch dargestellt. Es sei angenommen, dass das Relais ebenso aufgebaut ist wie in den Fig. 2 und 3 dargestellt. Der Anker 5 ist mit einer oder zwei Mittelkontaktfedern 8 im Bereich seiner Lagerung 6 fest verbunden und kann mit seinem freien Ende 5a zwischen den beiden Polblechen 11 und 12 hin und her geschaltet werden. Fig. 4 zeigt den Zustand in der einen Endlage des Ankers, wobei also dieser mit seinem freien

Ende 5a am Polblech 11 enliegt und der Kontakt 8c der Kontaktfeder 8 mit maximaler Kontaktkraft am Gegenkontaktelement 9 anliegt. Die Kontaktfeder 8 ist dabei stark durchgebogen. In diesem Zustand wird die Position des Ankers, d.h. seiner Kante 5b genessen.

Beim Schalten des Relais entfernt sich der Anker 5 vom Joch, während der Kontakt bei verminderter Kontaktkraft noch geschlossen ist (siehe Fig. 5) Die Mittelfeder ist dabei noch geringfügig durchgebogen. Bei weiterer Bewegung des Ankers wird der Zeitpunkt erreicht, zu dem das Kontaktstück 8c vom Gegenkontaktelement 9 abhebt, also der Kontakt öffnet. Dieser Zeitpunkt des Kontaktöffnens wird für die Aufnahme eines weiteren Bildes verwendet; dabei wird also wiederum die Stellung des Ankers, nämlich seiner Kante 5b, gemessen (Fig. 6). Aus der Differenz der beiden Ankerpositionen von Fig. 4 (Anker liegt an) und Fig. 6 (Kontakt öffnet) wird der Überhub bestimmt, mit einem Sollwert verglichen und zur Bestimmung des Korrekturwertes ausgewertet.

Fig. 8 zeigt die Anordnung zur Justierung zweier an gegenüberliegenden Seiten des Relais angeordneter Kontaktfedern 8 bzw. 8'. Der Strahl 13 des Pulstasers 14 wird über ein Prisma 33 mit verspiegelten Seitenflächen auf den Spiegel 20 gelenkt, der, wie beschrieben, um zwei Achsen schwenkbar ist. Vom Spiegel 20 wird der Laserstrahl 13 dann über ein Linsensystem 34 auf den jeweils gewünschten Justierpunkt auf der Kontaktfeder 8 fokussiert. Soll nun die gegenüberliegende Kontaktfeder 8' justiert werden, so wird das Prisma 33 in die gestrichelt dargestellte Stellung 33' verschoben, so dass der Laserstrahl 13 auf der entgegengesetzten Seitenfläche auftrifft und als Justierimpuls 13' über den Spiegel 20' und die Fokussierlinse 34' auf die Kontaktfeder 8' gelenkt wird. Damit können mit einem einzigen Pulslaser 14 beide Kontaktfedern 8 und 8' justiert werden.

Fig. 9 zeigt in Vorderansicht und Fig. 10 in Draufsicht die schematische Anordnung zur Lageerkennung des zu justierenden Relais 1 bzw. der hier nicht weiter dargestellten Kontaktfedern. Zur Lageerkennung dient ein Pilotlaser 23 (siehe Fig. 1), beispielsweise ein Helium-Neon-Laser. Dessen Laserstrahl 24 wird über ein Prisma 33 (Fig. 8) einmal auf den Umlenkspiegel 20 und einmal auf den Umlenkspiegel 20 und einmal auf den Umlenkspiegel 20' gelenkt, von wo er dann im ersten Fall auf die linke Seite und im zweiten Fall auf die rechte Seite des Relais fällt, wo er von der Kontaktfeder 8 bzw. 8' reflektiert wird. Neben dem Relais 1 sind ausserdem zwei Fotodioden 25 und 25' angeordnet.

Der Strahl des He-Ne-Lasers, der kollinear zum Strahl des Nd:YAG-Pulslasers verläuft, wird vor dem Justiervorgang über die obere Kante der Kontaktfeder 8 bzw. 8' gewobbelt, wobei das gestreute Licht dieser Kante mit der Fotodiode 25 bzw. 25' gemessen wird. Durch die spezielle Anordnung der Fotodioden ist eine exakte Messung der Strahllage bezüglich der Koordinaten der Ablenkeinrichtung 15 (Fig. 1) für den nachfolgenden Justiervorgang gewöhrleistet.

Fig. 11 zeigt in Abwandlung zu Fig. 8 eine etwas

65

25

30

geänderte Umlenkeinrichtung für die Laserstrahlen. In diesem Fell fallen die kollinearen Strahlen der beiden Leser 14 und 23 auf die um zwei zueinander senkrechte Achsen schwenkbaren Ablenkspiegel 35a und 35b und werden von dort zu einer der beiden Fokussieroptiken 36 bzw. 36' gelenkt. Jede dieser Fokussieroptiken besitzt eine Linse 37 bzw. 37', die über eine Stellschraube 38 bzw 38' verstellber ist. Von der Fokussieroptik 36 bzw. 36' fällt der Laserstrehl auf einen der Umlenkspiegel 35 .zw. 39' und von dort auf das Relais 1 bzw. auf eine Kontaktfeder an einer Seite des Relais. Durch die Verstellung der Linse 37 bzw. 37' kann der Strahldurchmesser auf der Federoberfläche und damit der erzielte Schmelzdurchmesser auf der Feder verändert werden. Ist das System jedoch einmal eingestellt, so bleibt für die laufende Fertigung der Relais der eingestellte Laserimpuls nach Pulsenergie, Pulslänge und Fokusdurchmesser unverändert, so dass die darauf beruhenden und eingespeicherten Korrekturwerte für die einzelnen Matrixpunkte reproduzierbar sind.

Patentansprüche

1. Verfahren zum Justieren von Kontaktfedern in einem Relais, wobei durch eine örtliche, dosierte Wärmeaufbringung, insbesondere mittels eines Laserimpulses, eine definierte Stellungsänderung der ieweiligen Kontaktfeder erzielt wird, dadurch gekennzeichnet, dass für die einzelnen Punkte eines auf der Kontektfederoberfläche auswählbaren Matrixfeldes (22) die bei Bestrahlung dieser Punkte mit einem Wärmeimpuls bei vorgegebener Pulsenergie, Pulslänge und vorgegebenem Fokusdurchmesser erzielbaren Korrekturwerte für die Kontaktfederstellung gespeichert werden, dass die Stellung der zu justierenden Kontaktfeder (8) im Vergleich zu einer Sollstellung gemessen und ihre Abweichung ermittelt wird, dass die Abweichung mit den gespeicherten Korrekturwerten verglichen wird und dass diejenigen Korrekturwerte ausgewählt werden, deren Summe höchstens der Abweichung entspricht, und dass die den ausgewählten Korrekturwerten entsprechenden Matrixpunkte (21) auf der Kontaktfederoberfläche mit einer den vorgegebenen Wärmeimpuls erzeugenden Vorrichtung engesteuert und bestrahlt werden.

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass nach einer Bestrahlung der ausgewählten Punkte (21) die Stellung der Kontaktfeder (8) gegenüber der Sollstellung erneut gemessen und dass erneut Korrekturwerte ausgewählt und die zugehörigen Punkte auf der Kontaktfederoberfläche bestrahlt werden, wenn die ermittelte Abweichung einen vorgegebenen Toleranzwert übersteigt.

3. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass die einzelnen Justierpunkte (21) durch optische Ablenkung des von einer einzigen Wärmequelle (14) erzeugten Energiestrahls angesteuert werden.

4. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 3. dadurch gekennzeichnet, dass mehrere Kontaktfedern (8, 8') in einem Relais durch ontische Ablenkung des von einer einzigen Wärmequelle (14) erzeugten Energiestrahls (13) angesteuert werden.

5. Verfahren nach einem der Ansnrüche 1 bis 4. dedurch gekennzeichnet, dass am freien Ende der Kontaktfeder (8) während des Justiervorgangs eine Vorspannung in Richtung des Energiestrahls oder in entgegengesetzter Richtung anliegt.

6. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass zur Messung der Kontaktfederstellung deren freies Ende zusammen mit zugeordneten anderen Funktionselementen (5) des Pelais (1) über eine elektropotische Aufnahmeeinrichtung (16) erfasst wird.

7. Verfahren nach Anspruch 6. dadurch dekennzeichnet, dass zur Ermittlung des Korrekturwertes jeweils die Stellung des Ankers (5) im Augenblick des Offnens und/oder Schliessens eines Kontaktes ausgewertet wird.

8 Verfahren nach Anspruch 7. dadurch gekennzeichnet, dass der Anker (5) im Augenblick der Abtastung mit einem Lichtblitz beleuchtet wird.

9. Verfahren nach Anspruch 6. dadurch gekennzeichnet, dass zur Ermittlung des Korrekturwertes jeweils der Anker (5) in eine Mittelstellung gebracht und denn die Relativstellung der Kontaktfedern (8) zu ihren Gegenkontaktelementen (9. 10) ontisch gemessen wird.

10. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 9 dadurch gekennzeichnet dass zur Positinnierung der Wärmequelle (14) bzw. einer optischen Ahlenkeinrichtung (15) die Kontur der Kontaktfeder mit einem Lichtstrahl (24) in Verbindung mit einem Lichtemofänger (25) ebgetastet wird

11 Verfahren nach Anspruch 10 dadurch gekennzeichnet, dass zur Abtastung ein Pilotlaser (23) verwendet wird, dessen Strahl kollinear zum Strahl eines ersten, die Wärmeimpulse erzeugenden Lesers (14) angeordnet ist und eine wesentlich geringere Energie als dieser besitzt

12. Verfehren nech einem der Ansprüche 1 bis 11. dadurch gekennzeichnet, dass im Relais Kontaktfedern mit abgestuft ausgehildetem Querschnitt verwendet werden und dass die zu bestrahlenden Punkte in einem Abschnitt der jeweiligen Kontaktfeder gewählt werden, die dicker ist els des freie, kontaktgebende Ende der Feder.

13. Vorrichtung zur Durchführung des Verfahrens nach einem der Ansprüche 1 bis 12 gekennzeichnet durch eine Aufnahmevorrichtung (2) zur Positionierung des zu justierenden Relais (1), eine Messeinrichtung (16) zur Abtastung der Position des Ankers (5) und/oder der Kontaktfeder (8) eine erste Vergleichseinrichtung (VG1) zum Vergleich der gemessenen Stellung mit einer gespecherten Sollstellung (SP1) und zur Bildunn eines Abweichungswertes, einen Korrekturwertsneicher (SP2) zur Aufnahme von hestimmten Punkten (21) eines Matrixfeldes zugeordneten Korrekturgrössen eine zweite Vergleichseigrichtung (VG2) welcher der ermittelte Ahweighungswert und die gespeicherten Korrekturgrössen zugeführt

· 5

10

15

40

werden, eine Warmestrahlungsimpulse erzeugende Einrichtung (14) sowie eine Abienkungseinrichtung (15), welche in Abhängigkeit von den Ausgangssignalen der zweiten Vergleichseinrichtung auf bestimmte Punkte (21) der zu justierenden Kontaktfeder (8) einstellbar ist.

14. Vorrichtung nach Anspruch 13, dadurch gekennzeichnet, dass die Aufnahmevorrichtung (2) eine Anordnung zur Kontaktierung der An-

schlussstifte des Relais (1) enthält.

15 Vorrichtung nach Arispruch 14, dadurch gekennzeichnet, dass eine Schalteinrichtung (S1) vorgesehen ist, welche Spannung an die Erregungswicklung des Relais (1) anlegt, und dass beim Öffnen bzw. Schliessen des Kontaktes der zu justierenden Kontaktfeder (8) die Messeinrichtung (16) auslösbar ist.

16. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 13 bis 15, dadurch gekennzeichnet, dass als Messeinrichtung (16) eine Halbleiter-Bildaufnahmeeinrichtung (27, 28, 29) vorgesehen lst, wobei über ein Linsensystem (28) der abzutastende Bereich des Relais auf einen Zeilen-CCD-Sensor abgebil-

det wird.

17. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 13 bis 16, dadurch gekennzeichnet, dass eine Lichtquelle (30) vorgesehen ist, deren Licht während der Abtastung der Anker- bzw. der Kontaktfederstellung durch die Messeinrichtung (16) über Lichtleiterbündel (32: 32a, 32b, 32c) auf die abzutastenden Relaisteile (5, 8) gerichtet ist.

18. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 13 bis 17, dadurch gekennzeichnet, dass die Vergleichseinrichtungen (VG1, VG2) und die Speicher (SP1, SP2) durch einen Mikrocomputer ge-

bildet sind.

Vorrichtung nach einem der Ansprüche 13 bis 18, dadurch gekennzeichnet, dass zur Wärmeaufbringung auf die einzelnen Punkte (21) des Matrixfeldes (22) ein Pulslasersystem (14) vorgesehen ist, dessen Strahl über ein um zwei Achsen schwenkbares Spiegelsystem (15) auf die einzelnen Punkte des Matrixfeldes einstellbar ist.

20. Vorrichtung nach Anspruch 19, dadurch gekennzeichnet, dass im Strahlengang des Wärmestrahls (13) eine verstellbare Fokussieroptik

(34, 34'; 36, 36') angeordnet ist.

21. Vorrichtung nach Anspruch 19 oder 20, dadurch gekennzeichnet, dass zu beiden Seiten der Relais-Aufnahmevorrichtung (2) je ein Spiegel (20, 20') vorgesehen ist und dass im Strahlengang des Laserstrahls (13) eine verstellbare Umlenkeinrichtung (33) vorgesehen ist, durch die der Strahl wahlweise auf den einen oder den anderen Spiegel (20, 20') einstellbar ist.

22. Vorrichtung nach Anspruch 21, dadurch gekennzeichnet, dass die Umlenkeinrichtung (33) ein verschiebbares Prisma mit verspiegeiten Sei-

tenflächen aufweist.

23. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 13 bis 20, dadurch gekennzeichnet, dass zusätzlich zum Wärmeerzeugungs-Laser (14) ein weiterer Pilotlaser (23) vorgesehen ist, dessen Strahlengang (24) kollinear zum Wärmestrahl (13) liegt, und dass neben der Relaisaufnahmevorrichtung

(2) mindestens ein Lichtempfanger (25, 25') vorgesehen ist, welcher bei bestimmter Reflexion des Messlaserstrahls ein Signai zur Nullpunktsbestimmung für die Ablenkeinrichtung (15) gegenüber der Relaisaufnahnieeinrichtung (2) abgibt.

Claims

1. A method for adjusting contact springs in a relay, wherein a defined change of position of the respective contact spring is obtained by local, measured application of heat, in particular by means of a laser beam, characterised in that for the individual points of a matrix field (22) selectable on the contact spring surface, the correction values are stored for the contact spring position, which can be obtained during radiation of the points by a pulse of heat of predetermined energy, length and diameter of focus, that the position of the contact spring (8) to be adjusted relative to a theoretical position is measured and its deviation determined, the deviation is compared to the stored correction values, and those correction values selected whose sum most closely corresponds to the deviation end that the matrix points (21) en the contact spring surface which correspond to the selected correction values are controlled by a device which produces the predetermined heat pulse, and exposed to radiation.

2. A method as claimed in Claim 1, characterised in that the position of the contact spring (8) relative to the theoretical position is remeasured following a radiation of the selected points (21), and thet correction values are re-selected and the assigned points on the contact spring surface are exposed to radiation if the determined deviation

exceeds a predetermined tolerance value.

A method as claimed in Claim 1 or 2, characterised in that the individual adjusting points (21) are controlled by optical deflection of the energy beam produced by one single heat source (14). A method as claimed in one of Claims 1 to 3,

characterised in that a plurality of contrect springs (8,8') in a relay are controlled by optical deflection of the energy beam (13) produced by e single heat

source (14).

A method as claimed in one of Claims 1 to 4, characterised in that during the adjusting process a bias is connected to the free end of the contact spring (8) either in the direction of the energy beam or in the opposite direction.

A method as claimed in one of Claims 1 to 5, characterised in that the free end of said spring together with assigned other function elements (5) of the relay (1) is detected by an electro-optical recording device (16) in order to measure the

contact spring position.

7. A method as claimed in Cleim 6, characterised in that the position of the armature (5) at the moment of the opening and/or closure of a contact is respectively analyzed in order to determine the correction value.

8. A method as claimed in Claim 7, charac-

terised in that the armature (5) is illuminated by a light flash et the moment of the scanning.

9. A method as claimed in Claim 6, characterised in that in order to determine the correction value the armature (5) is brought into a central position and the relative position of the contact spring (8) to its counter-contact elements (9, 10) is optically measured.

A method as claimed in one of Claims 1 to 9, characterised in that in order to position the heat source (14) or an optical deflection device (15), as the case may be, the contour of the contact spring is scanned by a light beam (24) in conjunction with a light receiver (25).

A method es claimed in Claim 10, characterised in that the scanning is effected by e pilot laser (23), whose beam is collinear to the beam of a first laser (14), which produces the heat pulses, and has en essentially lower energy than said beam of the first laser.

12. A method as claimed in one of Claims 1 to 11, characterised in that contact springs having a stepped cross-section are used in the relay and that the points which are to be exposed to radiation are selected in a section of the respective contact spring which is thicker than the free, contactmaking end of the spring.

13. A device for implementation of the method as claimed in one of Claims 1 to 12, characterised

a recording device (2) for positioning the relay which is to be adjusted;

a measuring device (16) for scanning the position of the armature (5) end/or the contact spring (8);

a first comparison device (VG1) for comparing the measured position to a stored theoretical position (SP1) and for forming a deviation value;

a correction value store (SP2) for storing correction magnitudes assigned to specific points (21) of a matrix field;

a second comparison device (VG2), to which the determined deviation value and the stored correction magnitudes are supplied;

a device (14) for producing heat radiation pulses with a deflection device (15) which in dependence upon the output signels of the second comparison device can be set to specific points (21) of the contact spring (8) to be adjusted.

14. A device as claimed in Claim 13, characterised in that the recording device (2) comprises en arrengement for contacting the terminal pin of the relay (1).

15. A device as claimed in Claim 14, characterised in that there is provided a switching device (S1) which connects voltage to the energising winding of the relay (1), and that during opening and closing of the contact of the contact spring (8) to be adjusted the measuring device (16) is triggered.

A device as claimed in one of Claims 13 to 15, characterised in that a semiconductor image recording device (27, 28, 29) is provided as a measuring device (16), where the region of the

elay to be scanned is represented on a linear CCD sensor by means of a lens system (28)

17. A device as claimed in one of Claims 13 to 16, characterised in that there is provided a light source (30), whose light is directed onto the relay components (5, 8) to be scenned by means of photoconductor bundles (32; 32e, 32b, 32c) during the scanning of the armeture and the contact spring position by the measuring device (16).

18. A device as claimed in one of Claims 13 to 17, characterised in that the comparison devices (VG1, VG2) and the stores (SP1, SP2) are formed

by a microcomputer.

19. A device es claimed in one of Claims 13 to 18, characterised in that for the heat application onto the individual points (21) of the matrix field (22) there is arranged a pulse laser system (14), whose beam is adjustable onto the individual points of the matrix field by means of a reflector system (15) which can be swivelled about two axes.

20. A device as claimed in Claim 19, charecterised in that an adjustable focussing lens system (34, 34'; 36, 36') is arranged in the heat beam path (13).

25

35

21. A device es claimed in Cleim 19 or 20, characterised in that on both sides of the reley recording device (2) a respective reflector (20, 20') is erranged end that in the path of the laser beam (13) an adjustable deflecting device (33) is arranged, by means of which the beam is alternatively adjustable onto the one or the other reflector (20, 20').

22. A device as claimed in Claim 21, characterised in that the deflecting device (33) has a moveble prism with mirrored lateral surfaces.

23. A device as claimed in one of Claims 13 to 20, characterised in that In addition to the heatproducing laser (14) there is arranged a further pilot laser (23) whose beam path (24) is collinear to the heat beam (13) and that in addition to the relay recording device (2) there is provided at least one light receiver (25, 25'), which in the case of a specific reflection of the measuring laser beam transmits a signal for determining the zero point for the deflection device (15) relative to the relay recording device (2).

Revendications

 Procédé pour ejuster des ressorts de contact dens un releis, une modification définie de la pre-ition du ressort respectif de contact étant obte grace à un apport local et dosé de chaieur, no. ment au moyen d'une impulsion laser, caracté. 🕞 par le fait que pour les différents points d'une 2011e en forme de matrice (22) pouvant être seiectionnée sur la surface des ressorts de contact, on mémorise les valeurs de correction oouvant être obtenues lors de l'irradiation de ces points avec une impulsion de chaieur dans le cas d'une energie et d'une durae d'impulsion predetermnee et d'un diametre predétermine ou foyer, pour la position des ressorts de contact, qu'on mesure la position

25

au ressort de contact (8) devant être ajusté par comparaison à une valeur de consigne et qu'on determine l'écart de position, qu'on compare cet ecart aux valeurs de correction mémorisees et qu'on choisit les valeurs de correction dont la somme correspond au maximum à l'écart, et qu'on commance et on irradie les points (21) de la matrice, qui correspondent aux valeurs de correction sélectionnées, sur la surface du ressort de contact, avec un dispositif produisant une impulsion de crialeur prédéterminée.

2. Procedé suivant la revendication 1, caractérisé par le fait qu'après une irradiation des points (21) selectionnés, on mesure a nouveau la position du ressort de contact (8) par rapport à la position de consigne et qu'on sélectionne à nouveau des valeurs de correction et qu'on irradie les points associés sur la surface du ressort de contact lorsque l'écart déterminé dépasse une valeur de tolérance prédéterminée.

3. Procedé suivant la revendication 1 ou 2, caractèrisé par le fait que les différents points d'ajustement (21) sont commandés au moyen d'une déviation optique du faisceau d'énergie produit par une source de chaleur unique (14).

4. Procédé suivant l'une des revendications 1 à 3, caractérisé par le feit que l'on commande plusieurs ressorts de contact (8, 8') situés dans un relais au moyen d'une déviation optique du faisceau d'énergie (13) produit par une source de chaieur unique (14).

5. Procédé suivant l'une des revendications 1 à 4, caractérisé par le fait que pendant le processus d'ajustement une précontrainte est appliquée à l'extrémité libre du ressort de contact (8), dans la direction du faisceau d'énergie ou bien dans la direction opposée.

6. Procédé suivant l'une des revendications 1 à 5, caractérisé par le fait que pour réaliser la mesure de la position des ressorts de contact, on détecte leur extrémité libre ainsi que d'autres éléments fonctionnels associés (5) du relais (1), par l'intermédiaire d'un dispositif d'enregistrement électrooptique (16).

7. Procédé suivant la revendication 6, caractérisé par le fait que pour déterminer la valeur de correction, on évalue respectivement la position de l'armature (5) à l'instant de l'ouverture et/ou de la fermeture d'un contact.

8. Procédé suivant la revendication 7, caractérisé par le fait qu'on écleire eu moyen d'un éclair de lumière l'armature (5) à l'instant d'exploration.

9. Procéde suivant la revendication 6, carectérisé par le fait que pour déterminer la valeur de correction, on amène respectivement l'armature (5) dans une position médiane, puis on mesure optiquement la position relative des ressorts de contact (8) par rapport à leurs éléments de contact antagonistes (9, 10).

10. Procède suivant l'une des revendications 1 à 9, caractérisé par le fait que pour positionner le source de chaleur (14) ou bien un dispositif optique de déviation (15), on explore le contour du ressort de contact avec un faisceau lumineux (24) en liaison avec un recepteur de lumière (25).

11. Procédé suivant la revendication 10, caractérisé par le fait que pour l'exploration, on utilise un laser pilote (23) dont le faisceau est colinéaire avec le faisceau d'un premier laser (14) produisant des impuisions de chaleur et possède une énergie nettenient plus faible que ce dernier.

12. Procédé suivant l'une des revendications 1 à 11, ceractérisé par le fait que dans le relais on utilise des ressorts de contact possédant une section transversale de forme étagée et que les points devant être irradiés sont choisis dans une section du ressort de contact respectif, qui est plus épaisse que l'extrémité libre du ressort, qui établit le contact.

13. Dispositif pour la mise en œuvre du procédé suivant l'une des revendications 1 à 12, carectérisé par:

 un dispositif récepteur (2) servant à positionner le relais (1) devant être ajusté,

 un dispositif de mesure (16) servant à explorer la position de l'armature (5) et/ou des ressorts de contact (8),

 un premier dispositif comparateur (VG1) servant à comparer la position mesurée à une position de consigne mémorisée (SP1) et à former une valeur d'écart,

 une mémoire (SP2) de valeurs de correction servant à l'enregistrement de grandeurs de correction associées à des points déterminés (21) d'une zone en forme de matrice,

 un second dispositif comparateur (VG2) auquel sont envoyées la valeur d'écart déterminée et les grandeurs de correction mémorisées,

 un dispositif (4) produisant des impulsions de rayonnement de chaleur ainsi qu'un dispositif de déviation (15) qui est réglable en fonction des signaux de sortie du second dispositif comparateur sur des points déterminés (21) des ressorts de contact (8) devant être ajustés.

14. Dispositif suivant la revendication 13, caractérisé par le fait que le dispositif récepteur (2) contient un dispositif servent à contacter les broches de raccordement du relais (1).

15. Dispositif suivant la revendication 14, caractérisé par le fait qu'il est prévu un dispositif de commutation (S1) qui applique une tension à l'enroulement d'excitation du relais (1) et que, lors de l'ouverture ou de la fermeture du contact du ressort de contact (8) devant être ajustè, le dispositif de mesure (16) peut être déclenché.

16. Dispositif suivant l'une des revendications 13 à 15, caractérisé par le fait qu'il est prévu comme dispositif de mesure (16) un dispositif d'enregistrement d'images à semi-conducteurs (27, 28, 29), l'image de la zone devant être explorée du relais étant formée per un système à lentille (28) sur un capteur linéaire (CCD).

17. Dispositif suivant l'une des revendications 13 à 16, caractérisé par le fait qu'il est prévu une source de lumière (30) dont la lumière est dirigée par le dispositif de mesure (16) par l'intermédiaire de faisceeux de guides de lumière (32; 32a, 32b, 32c) sur les éléments (5,8) devantêtre explorés du relais, pendant l'exploration de la position de l'armature ou des ressorts de contact.

- 18. Dispositif suivant l'une des revendicetions 13 à 17, caractérisé par le fait que les dispositifs comparateurs (VG1, VG2) et les mémoires (SP1, SP2) sont formés par un micro-ordinateur.
- 19. Dispositif suivent l'une des revendications 13 à 18, caractérisé par le fait que pour l'apport de chaleur aux différents points (21) de la zone en forme de matrice (22) il est prévu un système laser à impulsions (14), dont le faisceau peut être régleble sur les différents points de la zone en forme de matrice par l'intermédiaire d'un système de miroirs (15) pouvent pivoter autour de deux axes.
- 20. Dispositif suivant la revendication 19, caractérisé par le fait qu'un système optique réglable de focelisetion (34, 34'; 36, 36') est disposé sur le trajet du faisceau de chaleur (13).
- 21. Dispositif suivant la revendication 19 ou 20, caractérisé par le fait qu'il est prévu un miroir (20, 29) des deux côtés du dispositif (2) d'enregistre-

ment du relais et que sur le trajet du faisceau laser (13) il est prévu un dispositif réglable de déviation (33), à l'aide duquel le faisceau est réglable au choix sur l'un ou sur l'autre des miroirs (20, 20').

22. Dispositif suivent le revendication 21, caractérisé par le fait que le dispositif de déviation (33) comporte un prisme déplaçable muni de surfaces latérales métallisées.

23. Dispositif suivant l'une des revendications 13 à 20, carectérisé per le fait qu'il est prévu, en plus du laser (14) de production de cheleur, un autre laser pilote (23) dont le trajet du faisceau (24) est colinéaire avec le faisceau de cheleur (13) at qu'à côté du dispositif récepteur (2) du relais il est prévu au moins un récepteur de lumière (25, 25') qui, dens le cas d'une réflexion déterminée du faisceau le zéro pour le dispositif de déviation (15) par rapport eu dispositif récepteur (2) du relais.

FIG 1 SP1 SP2 **VG 1** VG2 SP3 Nd:YAG-Laser 'He-Ne-Laser







